

2026年 6月 4日

各関係機関長及び関係各位

九州大学大学院システム情報科学研究院長
木須 隆暢

九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気システム工学部門教員公募（助教）について

1. 職名および募集人数：助教（1名）
2. 所属：国立大学法人 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気システム工学部門
3. 勤務地：九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡 744）
4. 募集分野：パワーエレクトロニクス、電磁エネルギー変換システム、超伝導機器・システム、電力ネットワーク、エネルギーマネージメント、電気電子材料、制御システム、計測システムなど、電気システム工学に関する分野
5. 職務：システム情報科学研究院（大学院研究組織）・システム情報科学府（大学院教育組織）・工学部電気情報工学科（学部教育組織）・その他関連部局における教育ならびに研究
6. 勤務形態および任期：常勤教員（任期なし）、試用期間あり（3か月）
7. 応募資格：次の条件を満たすものとする
 - 募集する分野において卓越した教育実績および研究業績を有する方
 - 博士の学位を有する方
 - 教育ならびに研究に熱意を有すると共に国際交流・産学連携活動に積極的な方
 - 英語による講義、教育、研究指導、ならびに、大学院生に対する国際的教育ができる方
8. 着任時期：採用決定後、できるだけ早い時期
9. 提出書類：
 - 履歴書（写真付のもの；学歴（高卒以降）、職歴、所属学会名、学会活動、社会活動、受賞、その他特筆すべきもの）
 - 研究業績リスト（査読付論文、国際会議論文、解説論文、著書、国際会議招待講演、特許などに区分し、共著者名はすべてご記入下さい）。また、ResearcherID、ORCID、Google Scholar My Citationsなどに登録されている場合は、そのリンク先 URL や IDなどを記載願います。
 - 主要論文別刷（コピー可）3編
 - これまでの研究概要と今後の研究活動の抱負（2000字程度）
 - 着任後の教育に対する抱負（2000字程度）
 - 大学等においては外部資金の獲得状況（研究資金制度名、研究課題名、研究代表・分担の別、研究機関、研究経費等）、企業等においてはプロジェクト等の活動
 - 応募者について意見を伺うことができる方2名の氏名、所属及び連絡先
10. 応募〆切：2026年8月17日（必着）
11. 書類提出方法：

下記「照会先」のメールアドレスまでご連絡下さい。その際、メールの件名を「九州大学・電気システム工学部門助教応募」として下さい。こちらから共有フォルダ用 URL をご連絡致しますので、応募書類をアップロード下さい。書類は1つのPDFファイルにまとめて下さい。

※提出書類は返却しませんのでご了承ください。
12. 面接：書類選考後、面接をさせていただきます。面接のための旅費は支給できません。なお、面接はオンラインで実施する場合があります。

13. 労働条件:

- (1) 就業時間・休憩時間・時間外労働：同意に基づく専門業務型裁量労働制により7時間45分働いたものとみなされます。
- (2) 休日：土日、祝日、12月29日～1月3日
- (3) 賃金：年俸制（令和2年4月1日導入の年俸制）が適用されます。なお、年俸額については経験等に基づき本学の関係規程により決定します。
- (4) 加入保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

14. その他：

- (1) 九州大学では、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）の精神に則り、教員の選考を行っています。（男女共同参画推進室 <http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/>）
- (2) 九州大学では「障害者基本法（昭和45年法律第84号）」、「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）」の趣旨に則り、教員の選考を行います。
- (3) 九州大学では、平成29年7月より配偶者帯同雇用制度を導入しています。
- (4) 受動喫煙防止措置の状況：敷地内全面禁煙
- (5) 過去に学生に対するセクシャルハラスメントを含む性暴力等を原因として懲戒処分等を受けた場合には、処分内容及びその具体的な事由を履歴書等に必ず記入願います。虚偽の記載があった場合には、採用取消や懲戒処分等の対象となることがあります。
- (6) 提出していただいた書類に含まれる個人情報を選考以外の目的には使用しません。

15. 照会先：〒819-0395 福岡市西区元岡744

九州大学 大学院システム情報科学研究院 電気システム工学部門
教授 梅谷 和弘

(電話: 092-802-3705、E-mail: umetani@ees.kyushu-u.ac.jp)